

© 1985 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England
US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)11月6日

C 23 C C 23 F H 01 L 14/56 4/00 21/302

7537-4K 7011-4K B-8223-5F

審査請求 有 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 連続放電反応処理装置

> ②特 願 昭59-56450 ❷出 顋 昭59(1984) 3月24日

眀 ⑫発 者 中 村

雄

東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

明 伊発 者 高 橋

秀 * 東京都府中市四谷5-8-1 日電アネルバ株式会社内

①出 類 日電アネルバ株式会社

東京都府中市四谷5-8-1

1. 発明の名称

连绕放电反応处理装置

2. 特許請求の範囲

(直線状に配置された) き板を直線移動させない。) 仕込室・処理室・取出室をそなえ、放電反応を 利用して複数の基板表面上に速続的に処理を行う 退税放電反応処理装置において、該資数枚の基度 **をセットしたトレイを該仕込室に挿入する方向**と 処理後の終トレイを該収出量から収出す方向が豆 に平行で、かつその方向が、蘇仕込堂から該境理 望を通过し該取出量に至る返りレイの移動の方向 と重交しているととを特象とする遠鏡放進反応を 堪袋重。

3. 始明の評価を説明

との発明は放棄反応を利用して、複数の基板の 設面上に99.堆積、エッナンブ、その 伝の処理を述 狱的に舞士、遂统改复汉尼亚涅委立为改良に第十 る。 以下これを改竄 久応処 接袋 変ぷ 一種の 薄膜 多 成装進の一つでもらんパッタリング 袋 覧で代表さ せて統列する。

従来の連続得膜形成装置(インライン装置と呼 ばれる)は、そのプロック図を第1凶に示すよう に直線的に構成されている。即ち基板(凶示せず) をのせた大気中のトレイ5を、ゲートパルプ6を 開いて仕込室1内に左方から挿入し、仕込室内を 所定ガス,所定ガス圧に調整し、その後仕込室 1 から仕切パルプ4を地って成膜室2円へトレイ5 が搬送され、との間に薄膜形成処理が難される。 成队工程を終了したトレイをは、仕切パルプ4を 迫ってすでに所定ガス、所定ガス圧に調整されて いる取出量3亿散运され、放後はゲートバルプも を辿って右方の大気中に取出される。トレイ5の 進行は完全に直線的である。矢印10 は操作者の 立つ装置正面を示す。この種の連続放電反応処理 装置では大気中のちりが最板上に行着するとピン ホール等の原因になるので、通常処理はクリーン ルーム内にて行なわれる。

異2回は従来のインラインスパッチリング最近 をクリーンルーム内に設置した状態を示す。従来 の装筐ではトレイの沖入,収出しのスペ・スメ,

ベースも含く「袋選本体1,2,3をクリーンル 一ム内に達 はまらないため、長大なクリーン ルームを摂している。

第4図に本発明の選択専展形成装置のプロック図を示す。本発明の装置が従呆装置と返り点は、ゲートバルブ 6 . 6 が仕込室 1 . 取出量 3 の正面

本発明は以上説明した通りであって、以上のような世界を用いた運転放電反応処理装置は、クリーンルームの面積を署るしく小さくすることができる。更にその設置伝を第5図のようにすることにより、トレイ上の基板を収扱うため超清停な外 出気を必要とするスペースを挿入・収出しスペー

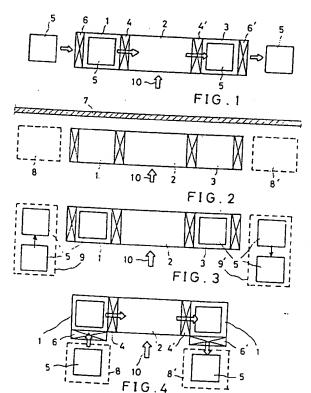
スのみにもすることができ、高価なクリーンルームを低小にまで節約し、クリーンルーム内でのちり発生原因の大巾な低皮を可能にするものであるが、 他めて大き い効果をもつもので、 工業的に有為な発明ということができる。

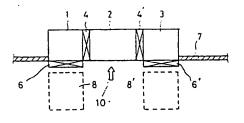
4. 図面の簡単な説明

3

第1図と第3図はそれぞれ従来の連続放電反応処理委員のプロック図。第2図は第1図の委員をクリーンルーム内に設置した図。第4図は本発明の連続放電反応処理委員のプロック図。 第4図は本発明の連続放電反応処理委員のプロック図。 第4図は本発明1… 仕込室、2… 処理量、3… 収田室、4、4 … 仕切べルブ、5…トレイ、6、6 … ゲートパルブフェクリーンルームの優、8 … スペース

特許山鎮人 日曜アネルバ保式会社





F1G.5